



## 入学試験実施に伴う学内への入構及び施設利用の制限について

2026 年（令和 8 年）10 月 15 日

本学では 10 月 23 日（金）から 25 日（日）に入学試験を実施いたします。

これに伴い、下表のとおり学内への入構及び施設利用を制限しますので、注意してください。

| 対象                     |          | 10 月 22 日（木）<br><入学試験 準備>                                                                                                                                  | 10 月 23 日（金）<br><入学試験 実施>     | 10 月 24 日（土）<br><入学試験 実施> | 10 月 25 日（日）<br><入学試験 実施> |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 在 学 生<br>非常勤講師<br>一般の方 | 入構       | 通常通り入構可                                                                                                                                                    | 入構不可<br>※受験生、試験関係者等の許可された者を除く |                           |                           |
|                        | 施設<br>利用 | ・ 教室は利用不可<br>・ MAICO、NINJA は閉室<br>・ 図書館は開館<br>9 号館 2 階〈開館時間：9 時～17 時〉<br>4 号館 6 階〈開館時間：9 時～16 時〉<br>・ 第 1 分館、第 2 分館、西山グラウンド<br>は利用可<br>※事前に学生支援部で確認してください。 | 全て利用不可                        |                           |                           |
| 窓口事務取扱時間               |          | 9 時～17 時                                                                                                                                                   | 窓口事務取扱は行いません                  |                           | 事務取扱は行いません                |
| 郵便・宅配便等の<br>関連業者の方     |          | 通常通り入構可                                                                                                                                                    | 入構不可                          |                           |                           |
| 受験生の下見                 |          | 16 時 30 分～17 時入構可<br>※教室前まで入構可（教室入室不可）                                                                                                                     |                               |                           | —                         |